

• X線分析顕微鏡

堀場製作所 XGT-2000W



部位	型式	諸元
X線分析顕微鏡本体	XGT-2000W 2次元分解能 ビームスポット X線発生装置 分析元素 試料の大きさ 走査範囲 マッピング像 光学像観察 液体窒素	10 μ m(ϕ 10 μ mXGT, WD=1mmにおけるFWHM) ϕ 10 μ mおよび ϕ 100 μ m XGT 切替式 ターゲット Rh 管電圧 15, 30, 50 kV 11Na~92U 100 W \times 100 D \times 30 H 512 μ m \times 512 μ m~100mm \times 100mm 透過X線マッピング像 1画像 蛍光X線マッピング像 31画像 光学顕微鏡 10倍(CCDカメラ付) 1 L/日 高純度Si 検出器に使用
制御BOX	XGT-2000W制御box	
光源	MHF-D100R	
CCDカメラ	CS5110	光学像観察システムに組み込み